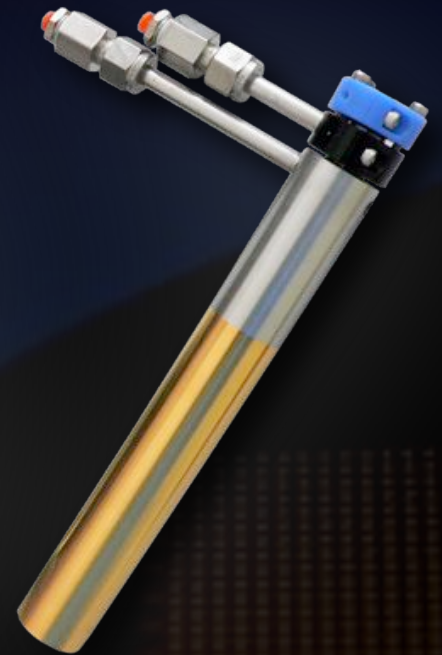


WFPX

Wafer Pix CCD Camera

Check wafer position in silicon Epi system during wafer load or even during 1200C processes



WFPX

Wafer Pix CCD Camera

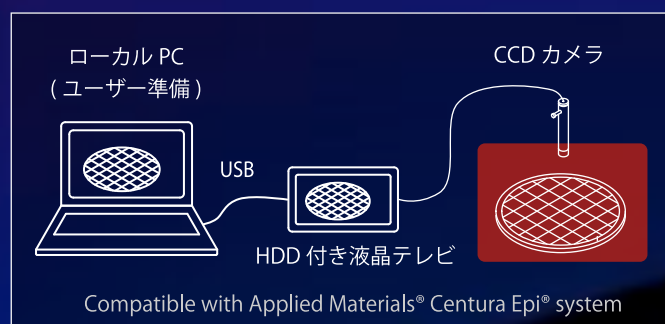
特徴

- ランプ加熱された高温ウェーハの搬送、成膜の様子をモニター
- 持ち運びに便利な専用ケース入り
- 容易にセットアップが可能
- 200 時間の長時間録画が可能
- USB ケーブル接続によるローカル PC への画像取り込みが可能

キット内容

HDD 付き液晶テレビ	
取付ブラケット	
CCD カメラ	
マニュアル	
専用ケース	

接続構成図



機器仕様

液晶サイズ	7" TFT (480 x 234)
HDD 容量	80GB
録画形式	AVI
接続 PC 条件	Windows XP, 98, ME, 2000 Pro USB port

録画時間

高品質モード	40 時間
標準モード	80 時間
圧縮モード	160 時間
高圧縮モード	200 時間

付帯接続

Dry air	2-4psig
AC100V or 120V	3A

Applied Materials® and Centura® are registered trademarks of Applied Materials Inc.

Epicrew Corporation is neither affiliated with nor is dealer, reseller or other agent or representative of Applied Materials Inc.



エピクルー株式会社 <http://www.epicrew.com>

長崎本社 〒856-0022 長崎県大村市雄ヶ原町 14-40 (オフィスパーク大村)

Tel: 0957-49-6100 Fax: 0957-49-6160

東京本社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-4-18 東日本橋 EXビル 5F

Tel: 03-5651-1477 Fax: 03-5651-1466

